



UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
COMITÉ DE TITULACIÓN

OFICIO: FING/DIE/CTSS/428/2021

ASUNTO: Solicitud de Jurado Para Examen Profesional

DR. CARLOS AGUSTÍN ESCALANTE SANDOVAL
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
DE LA U.N.A.M.
Presente.

Por medio del presente, el alumno **RAMOS BAUTISTA RUBEN ULISES** registrado en esta facultad con el número de cuenta **414002830** en la carrera de **INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN** e inscrito en la modalidad de titulación denominada:

TITULACIÓN POR TRABAJO PROFESIONAL

quien cumpliendo los requisitos de egreso de su plan de estudios necesarios para realizar sus trámites de examen profesional, presentó como trabajo escrito el **INFORME** con el siguiente título:

MIGRACION DE SWITCHES EN TOPOLOGIA EN FORMA DE ANILLO PARA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES

solicita atentamente se sirva autorizar la programación de su examen profesional con el siguiente jurado, **que ha sido previamente validado como personal académico activo de la UNAM y sin goce de periodo sabático.**

ASIGNACIÓN	NOMBRE
PRESIDENTE:	M.C. LAURA SANDOVAL MONTAÑO
VOCAL:	ING. ALBERTO TEMPLOS CARBAJAL
SECRETARIO:	ING. ORLANDO ZALDIVAR ZAMORATEGUI
1ER. SUPLENTE:	M.I. AURELIO ADOLFO MILLAN NAJERA
2DO. SUPLENTE:	ING. MARICELA CASTAÑEDA PERDOMO

Atentamente,
"POR MI RAZA HABLARÁ EL ESPÍRITU"
Ciudad Universitaria, Cd. Mx. a 14 de agosto de 2021.
EL PRESIDENTE DEL COMITÉ

Firma no requerida por contingencia sanitaria.
La notificación de la División sustituye este requisito.

ING. ORLANDO ZALDÍVAR ZAMORATEGUI



Lic. Angélica Gutiérrez Vázquez
Coordinación de Titulación y
Servicio Social
angelica_6@comunidad.unam.mx
15/08/2021

Sello digital por
emergencia sanitaria

El interesado deberá acudir dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del presente, a entregar la documentación necesaria para el examen, título y cédula, de acuerdo a los términos e indicaciones del instructivo correspondiente. De lo contrario, deberá obtener un refrendo del presente oficio por parte de este Comité de Titulación.